日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

12.09.00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application: 09/806992

REC'D 27 OCT 2000

1999年 8月 6日

WIPO

WIPO PCT

出 顧 番 号 Application Number:

平成11年特許顯第224193号

出 類 人 Applicant (s):

アルプス電気株式会社 油化電子株式会社 三菱化学株式会社 J200/05257

KU



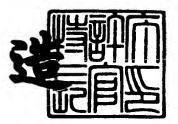
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年10月13日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

J04055

【提出日】

平成11年 8月 6日

【あて先】

特許庁長官

殿

【国際特許分類】

H01L 21/68

【発明の名称】

電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体

【諸求項の数】

5

【発明者】

【住所又は居所】

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会

社内

【氏名】

田中 繁

【発明者】

三重県四日市市大治田三丁目3番17号 油化電子株式 【住所又は居所】

会社 四日市工場内

【氏名】

浅野、悦司

【発明者】

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株式会社 四日 【住所又は居所】

市事業所内

【氏名】

田中 智彦

【発明者】

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株式会社 四日 【住所又は居所】

市事業所内

【氏名】

驚坂 功一

【特許出願人】

【識別番号】 000010098

【氏名又は名称】 アルプス電気株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

393032125

【氏名又は名称】 油化電子株式会社

【特許出願人】

【識別番号】

000005968

【氏名又は名称】 三菱化学株式会社

【代理人】

【識別番号】

100086911

【弁理士】

【氏名又は名称】

重野 剛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

004787

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性熱可塑性樹脂組成物を成形してなる熱可塑性樹脂成形体であって、

該熱可塑性樹脂成形体の表面抵抗値が 10^3 ~ 10^{12} Ω であり、かつ、

純水500m1中に、表面積100~1000cm²の該熱可塑性樹脂成形体を浸漬し、40KHzの超音波を60秒間印加したときに、該熱可塑性樹脂成形体の表面から脱落する粒径1μm以上のパーティクルの数が該熱可塑性樹脂成形体の単位表面積当り5000pcs/cm²以下であることを特徴とする電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体。

【請求項2】 請求項1において、該導電性熱可塑性樹脂組成物が、熱可塑性樹脂に、ポリエーテル系高分子型帯電防止剤、導電性フィラー及び炭素フィブリルよりなる群から選ばれた1種又は2種以上の導電性充填材を配合してなる樹脂組成物であることを特徴とする電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体。

【請求項3】 請求項1又は2において、該導電性熱可塑性樹脂組成物の熱可塑性樹脂が、ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート及びポリプロピレンよりなる群から選ばれた1種又は2種以上であることを特徴とする電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体。

【請求項4】 請求項1ないし3のいずれか1項において、純水50m1中に表面積100cm²の該熱可塑性樹脂成形体を浸漬して60℃で60分間攪拌したときに、該熱可塑性樹脂成形体から溶出するクロルイオン量が該熱可塑性樹脂成形体の単位表面積当り0.01μg/cm²以下であることを特徴とする電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体。

【請求項5】 請求項1ないし4のいずれか1項において、磁気ディスクドライブ用磁気抵抗効果型ヘッドのキャリアであることを特徴とする電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ハードディスクドライブ用の磁気ヘッドを搭載し、加工、洗浄、移送、保管等を行うトレー型やケース型等のキャリアをはじめ、電子部品の組立の際のピックアップ用部品、テーブル、押さえ治具、洗浄槽、作業工具などの組立用治工具、さらにはハードディスクドライブのシャーシ、磁気ヘッド軸受け部品などの構成部品として好適な電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体に係り、特に、磁気抵抗効果型ヘッドのキャリア(搬送トレイ)として好適な電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体に関する。

[0002]

【従来の技術】

ウェハ、ICチップ、その他の電子部品用のキャリアには、帯電防止性能が要求されるため、従来、これらの電子部品用キャリアは、ABS樹脂等に、帯電防止剤、カーボンブラック等の導電性付与成分を配合分散させた導電性熱可塑性樹脂組成物を成形することにより製造されている。

[0003]

しかし、帯電防止剤を配合する場合、導電機構がイオン伝導であることに起因して環境湿度の影響を受ける;洗浄や長時間の使用により帯電防止剤が流出し帯電防止性が低下する;大量に添加すると耐熱性を損なうなどの欠点があり、また、カーボンブラックを配合した場合、湿度、洗浄等の影響は受けないものの、導電性を発現させるためには多量の添加量を要し、その結果、成形品表面がひっかきや摩耗に対して弱くなるため、摩耗粉やカーボン粒子(すなわちパーティクル)の脱落が生じ易いという欠点がある。

[0004]

これらの問題を解決するために、従来、ハードディスク用磁気ヘッドのトレーにおいては、例えばポリカーボネートにカーボン繊維を添加した材料が使用されている。カーボン繊維であれば、カーボンブラックに比べて、パーティクルの脱落を少なくすることができる。

[0005]

しかしながら、近年、ヘッドの高密度化のために、従来の薄膜ヘッドに代わり MR (磁気抵抗効果) ヘッドが主流になりつつあるなかで、カーボン繊維を用いた材料でも十分な要求特性を満たさなくなってきている。

[0006]

即ち、導電性充填材としてカーボン繊維を用いた材料よりなるトレーは、カーボンブラックを充填したものに比べてパーティクルの脱落が少ないが、MRへッド用トレイにおいては脱落パーティクルの更なる低減が要求されてきている。

[0007]

これは、MRヘッドそのものが導電性パーティクルに対してデリケートであるだけでなく、実使用において、ヘッドと磁気ディスクのクリアランスが極めて小さくなってきており、パーティクルによるディスククラッシュが生じやすくなってきていることにも由来している。

[0008]

即ち、ハードディスク用磁気ヘッドのトレーからは、ヘッドを純水により超音 波洗浄する工程等において、トレイ表面から繊維自体が脱落したり、繊維間の樹 脂成分が剥がれ落ちたりすることでパーティクルが発生する。このようなパーティクルの脱落はヘッドを汚染、損傷させるだけでなく、ハードディスクドライブ の使用時にヘッドとハードディスク間の異物としてヘッドクラッシュを引き起こ す危険性があった。

[0009]

ところで、従来の薄膜ヘッドは、信号磁界がコイルに接近する際に発生する電流によって信号を検知するのに対し、MRヘッドは、MR素子に微弱なセンス電流を流し、信号磁界を電流の抵抗値によって検出するものである。従って、MRヘッドでは、微弱なノイズ電流が流れた場合でもMR素子を損傷させてしまう危険性が大きい。このため、磁気ヘッドのトレーとの電位差に起因する静電気放電や、ヘッドとトレーとの接触により生じる接触電流に対して、従来の集積型磁気ヘッドやICに比べて遙かにデリケートである。

[0010]

即ち、MRへッドの組み付け工程においては、ヘッドチップにリード線が結線 され、このヘッドチップがジンバルに組み付けられる。このリード線(金属線) にはポリイミドが被覆されているが、ポリイミドと金属線との接触電位差に起因 して接触部は常に電荷分離した、電気的に不安定な状態にある。この結果、リー ド線先端が磁気ヘッドのトレー等に接触した際、接触部における電荷のやりとり がより生じ易くなり、損傷の危険性が高くなる。

[0011]

従来の磁気ヘッド用トレーの表面抵抗値は10¹~10²Ω/口程度であり、静電気放電によるヘッドの損傷の危険性はないものの、キャリアの表面抵抗が低すぎることによる、ヘッドとキャリア間、または周辺部品とキャリア間の過度な接触電流による損傷が深刻な問題となっている。

[0012]

しかも、導電性充填材としてカーボン繊維を添加したものでは、成形体の表面 抵抗値は特に低くなりやすい。表面抵抗値を増大させるために、カーボン繊維の 添加量を減らすと、成形体内部のカーボン繊維同士の接触状態が不安定になり、 均一な抵抗値が得られなくなる。

[0013]

また、カーボン繊維を用いたものでは、カーボン繊維中に含まれる不純物であるクロルイオンが、純水洗浄時に純水中に流出し、これにより磁気ヘッドに腐食が発生したり、このクロルイオンがヘッドとディスク間の異物となる問題も発生している。

[0014]

このように、従来においては、静電気放電や過度の接触電流の導通等による損傷といった電気的問題と、パーティクルの脱落や、イオンコンタミネーションによる汚染、損傷といった物理的化学的問題があり、これらを同時に解決できるようなキャリアは提供されていないのが現状である。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は上記従来の実情に鑑みてなれさたものであって、静電気放電や過度の接触電流の導通等による損傷の問題がなく、また、パーティクルの脱落やイオンコンタミネーションによる汚染、損傷の問題もない、磁気ヘッド用キャリア等の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体を提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】

本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体は、導電性熱可塑性樹脂組成物を成形してなる熱可塑性樹脂成形体であって、該熱可塑性樹脂成形体の表面抵抗値が10³~10¹²Ωであり、かつ、純水500m1中に、表面積100~1000cm²の該熱可塑性樹脂成形体を浸漬し、40KHzの超音波を60秒間印加したときに、該熱可塑性樹脂成形体の表面から脱落する粒径1μm以上のパーティクルの数が該熱可塑性樹脂成形体の単位表面積当り5000pcs/cm²以下であることを特徴とする。

[0017]

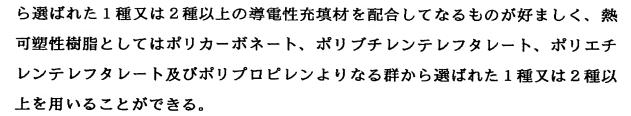
表面抵抗値が $10^3 \sim 10^{12} \Omega$ であれば、十分な帯電防止性を得ることができる上に、熱可塑性樹脂成形体との接触における過大な接触電流を防止することができるため、電子部品の電気的損傷を防止できる。

[0018]

また、純水500m1中に、表面積 $100\sim1000cm^2$ の成形体を浸漬し、40KHzの超音波を60秒間印加したときに、該成形体の表面から脱落する粒径 1μ m以上のパーティクルの数(以下、この値を「パーティクル発生量」と称す。)が $5000pcs/cm^2$ 以下であるような、表面の均一性、安定性に優れた成形体であれば、ひっかきや摩耗、洗浄により脱落するパーティクルによる電子部品の物理的ないし化学的な汚染や損傷を防止することができる。

[0019]

本発明において、導電性熱可塑性樹脂組成物としては、熱可塑性樹脂にポリエーテル系高分子型帯電防止剤、導電性フィラー及び炭素フィブリルよりなる群か



[0020]

また、本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体は、純水 50m1 中に表面積 $100cm^2$ の成形体を浸漬して60 C で 60 分間攪拌したときに、成形体から溶出するクロルイオン量(以下、この値を「クロルイオン溶出量」と称す。)が $0.01 \mu g / cm^2$ 以下であることが、クロルイオンによる腐食等の問題を防止する上で好ましい。

[0021]

本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体は、特に、磁気ディスクドライブ用MRヘッドのキャリアとして好適である。

[0022]

【発明の実施の形態】

以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。

[0023]

本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体は、その表面抵抗値が 2 探針プローブを用いた測定において、 $10^3 \sim 10^{12} \Omega$ 、好ましくは $10^4 \sim 10^{11} \Omega$ 、より好ましくは $10^5 \sim 10^{10} \Omega$ のものである。表面抵抗値がこの範囲であると、帯電防止性に優れるだけでなく、成形体との接触における過大な接触電流が防止できるため、電子部品への損傷が少ない。

[0024]

なお、一般に表面抵抗値とは、測定サンプルの厚みや幅方向への電流の回り込みを考慮して、抵抗値を形状要因で換算することにより(Ω / \Box)の単位で得られるが、本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体のように複雑な形状の場合、この換算が極めて困難である。一方、実用においては、形状を含んだ上での見かけの抵抗値が重要であり、必ずしも形状で換算された単位(Ω / \Box) を用いる必要はない。従って、本発明においては、上記表面抵抗値(Ω)で評価する



本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体はまた、前述のパーティクル発生量が5000pcs/cm²以下である。このパーティクル発生量が5000pcs/cm²を超えると、ひっかきや摩擦、洗浄時に脱落したパーティクルによる汚染や損傷の問題がある。本発明では、特に、パーティクル発生量は1000pcs/cm²以下であることが好ましい。

[0026]

本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体はまた、前述のクロルイオン溶出量が $0.01 \mu g/cm^2$ 以下であることが好ましい。このクロルイオン溶出量が $0.01 \mu g/cm^2$ を超えると、洗浄時に溶出したクロルイオンによる腐食や使用時の異物発生の問題がある。クロルイオン溶出量は特に $0.005 \mu g/cm^2$ 以下であることが好ましい。

[0027]

ところで、導電性充填材として炭素繊維を用いた成形体にあっては、炭素繊維の表面処理剤である有機性成分が磁気ヘッドに付着してヘッドを汚染、損傷させたり、ヘッドとディスク間の異物となる問題が懸念される。この問題を防止するために、本発明では、後述の不揮発性有機物溶出量の測定方法で測定したときの成形体からの不揮発性有機物の溶出量が成形体の単位表面積当り0.5 μg/cm²以下であることが好ましい。

[0028]

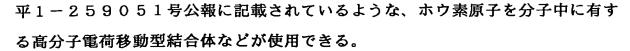
以下に本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体の成形材料となる導電 性熱可塑性樹脂組成物について説明する。

[0029]

本発明に係る導電性熱可塑性樹脂組成物に用いられる導電性充填材としては、高分子型帯電防止剤、導電性フィラー、炭素フィブリルが挙げられる。

[0030]

高分子型の帯電防止剤としては、ポリエーテル、4級アンモニウム塩、スルホン酸塩等の導電性単位をブロックもしくはランダムに組み込んだ高分子や、特開



[0031]

これらの中でも、ポリエーテル系高分子帯電防止剤が樹脂との溶融混練による 複合化における耐熱性の点で望ましく、具体的には、ポリエチレンオキシド、ポ リエーテルエステルアミド、ポリエーテルアミドイミド、エチレンオキシドーエ ピハロヒドリン共重合体、メトキシポリエチレングリコールー (メタ) アクリレ ート共重合体、好ましくはポリエーテルエステルアミド、ポリエーテルアミドイ ミド、より好ましくはポリエーテルエステルアミドを用いることができる。

[0032]

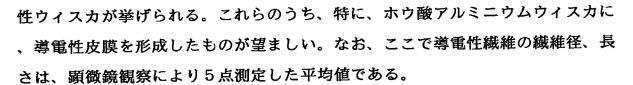
高分子型帯電防止剤の添加量としては、熱可塑性樹脂成分100重量部に対して1~100重量部、特に5~60重量部、とりわけ5~40重量部とするのが好ましい。添加量が上記範囲より少ないと表面抵抗値が10¹²より大きくなりやすく、帯電防止性能に劣るものとなる。また、添加量が上記範囲よりも多いと曲げ弾性率、引っ張り強度等の機械的性質や耐熱性に劣るものとなる。

[0033]

導電性フィラーとしては、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化インジウム 等の金属酸化物系のものが挙げられる。なお金属酸化物系フィラーのなかでも格 子欠陥の存在により余剰電子が生成して導電性を示すものの場合には、ドーパン トを添加して導電性を増加させたものを用いてもよい。例えば、酸化亜鉛にはア ルミニウム、酸化スズにはアンチモン、酸化インジウムにはスズ等がそれぞれド ーパントとして用いられる。

[0034]

導電性フィラーとしては、特に、繊維径 5 μ m以下、望ましくは 2 μ m以下で、繊維長さ/径比(アスペクト比) 5 以上、望ましくは 1 0 以上の導電性繊維が好ましく、具体的には、ステンレス繊維、銅繊維、ニッケル繊維などの金属繊維、カーボンウィスカ、酸化チタンウィスカ、炭化珪素ウィスカなどの導電性ウィスカや、チタン酸カリウムウィスカやホウ酸アルミニウムウィスカ等の絶縁性ウィスカの表面に導電性カーボン皮膜や導電性酸化スズ皮膜を形成した複合系導電



[0035]

これらの導電性フィラーの添加量は、熱可塑性樹脂成分100重量部に対して、5~100重量部、特に15~60重量部とするのが好ましい。添加量が上記範囲より少ないと表面抵抗値が10¹²より大きくなりやすく、帯電防止性能に劣るものとなる。また、添加量が上記範囲よりも多いと成形性が損なわれたり、パーティクル発生量の増加を引き起こす。

[0036]

炭素フィブリルとしては、繊維径が100nm以下の炭素フィブリルが好ましく、例えば特表平8-508534号公報に記載されているものを使用することができる。

[0037]

即ち、炭素マイブリルは、当該マイブリルの円柱状軸に実質的に同心的に沿って沈着されているグラファイト外層を有し、その繊維中心軸は直線状でなく、うねうねと曲がりくねった管状の形態を有するため、ポリカーボネート成形体からの脱落が少ない。

[0038]

なお、炭素フィブリルの繊維径は製法に依存し、分布のあるものであるが、ここで言う繊維径とは顕微鏡観察して5点測定した平均値を指す。炭素フィブリルの繊維径が100nmより大きいと、樹脂中でのフィブリル同士の接触が不十分となり、安定した抵抗値が得られにくい。従って、炭素フィブリルとしては繊維径100nm以下のものが好ましい。

[0039]

特に、炭素フィブリルの繊維径が20nm以下であると、万が一炭素フィブリルがキャリアの表面から脱落し、ヘッド等に付着した場合であっても、作動時のヘッドとハードディスクとのクリアランスは繊維径より比較的大きい(50μm程度)ため、ディスククラッシュの危険性が低下するので好ましい。



一方、炭素フィブリルの繊維径は、0.1 n m以上、特に0.5 n m以上であることが好ましい。繊維径がこれより小さいと、製造が著しく困難である。

[0041]

また、炭素フィブリルは、長さと径の比(長さ/径比、即ちアスペクト比)が 5以上のものが好ましく、特に100以上、とりわけ1000以上の長さ/径比 を有するものが好ましい。なお、この炭素フィブリルの長さ/径比は、透過型電 子顕微鏡での観察において、5点の実測値の平均値によって得られる。

[0042]

また、微細な管状の形態を有する炭素フィブリルの壁厚み(管状体の壁厚)は、通常 $3.5 \sim 75$ n m程度である。これは、通常、炭素フィブリルの外径の約 $0.1 \sim 0.4$ 倍に相当する。

[0043]

炭素フィブリルはその少なくとも一部分が凝集体の形態である場合、原料となる樹脂組成物中に、面積ベースで測定して約50μmより大きい径を有するフィブリル凝集体、望ましくは10μmよりも大きい径を有するフィブリル凝集体を含有していないことが望ましい。

[0044]

このような炭素フィブリルは、市販品を使用することができ、例えば、ハイペリオンカタリシスインターナショナル社の「BN」が使用可能である。

[0045]

炭素フィブリルの添加量は、熱可塑性樹脂成分100重量部に対して0.25~9重量部、特に0.5~6重量部とするのが好ましい。この添加量がこれよりも少ないと導電性が発現しにくく、一方これより多く添加しても増量に見合う効果の向上は認められず、むしろ成形体からのパーティクルの発生が見られると共に成形性も低下することとなる。

[0046]

上述の各種導電性充填材は、1種類を単独で使用しても、2種以上のものを組 み合わせて使用しても良い。 [0047]

上述の高分子型帯電防止剤、導電性フィラー、炭素フィブリルの中でも、炭素フィブリルがパーティクルの発生やイオンコンタミの少ない点で望ましい。

[0048]

本発明で使用される熱可塑性樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリメチルペンテン等の脂肪族ポリオレフィンや脂環族ポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンサルファイド、各種ポリアミド(ナイロン6、66、ナイロン610、ナイロンMXD6等)、ポリエーテルイミド、ポリサルフォン、ポリエーテルサルフォン、ポリエーテルエーテルケトン、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、変性ポリフェニレンエーテル、液晶性ポリエステル等の非オレフィン系樹脂等が挙げられる。

[0049]

上記の熱可塑性樹脂のなかでも、乾燥工程における耐熱性の点で、熱変形温度 (ASTM D684 4.6 Kg荷重)が110℃以上であるものが望ましく、特に、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、変性ポリフェニレンエーテルが耐熱性、コストの面で好ましい。更に、ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレートが、そり等の寸法精度の点で好適であり、とりわけポリカーボネートが好ましい。

[0050]

これらの樹脂は、1種を単独で、或いは2種以上を組み合わせて使用することができる。

[0051]

本発明に係る熱可塑性樹脂組成物には、必要に応じて、本発明の目的を損なわない範囲で各種の添加成分を配合することができる。例えば、ガラス繊維、シリカ繊維、シリカ・アルミナ繊維、チタン酸カリウム繊維、ほう酸アルミニウム繊維等の無機繊維状強化材、アラミド繊維、ポリイミド繊維、フッ素樹脂繊維等の有機繊維状強化材、タルク、炭酸カルシウム、マイカ、ガラスビーズ、ガラスパ

ウダー、ガラスバルーン等の無機充填材、フッ素樹脂パウダー、二硫化モリブデン等の固体潤滑剤、パラフィンオイル等の可塑剤、酸化防止剤、熱安定剤、光安定剤、紫外線吸収剤、中和剤、滑剤、相溶化剤、防曇剤、アンチブロッキング剤、スリップ剤、分散剤、着色剤、防菌剤、蛍光増白剤等といった各種添加剤を配合することができる。

[0052]

本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体の製造方法は、選定したマトリックス樹脂に適した方法であれば、特に制限はなく、通常の熱可塑性樹脂の加工方法で製造できる。例えば、熱可塑性樹脂に導電性充填材を予め混合した後、バンバリーミキサー、ロール、ブラベンダー、単軸混練押し出し機、二軸混練押し出し機、二一ダーなどで溶融混練することによって熱可塑性樹脂組成物を製造することができ、その後、各種の溶融成形法により、この樹脂組成物を所定形状に成形して熱可塑性樹脂成形体を得ることができる。この成形法としては、具体的には、プレス成形、押し出し成形、真空成形、ブロー成形、射出成形などを挙げることができる。これらの成形法の中でも、特に射出成形法、真空成形法が望ましい。

[0053]

射出成形法としては、一般的な射出成形法の他に、インサート射出成形法による金属部品その他の部品との一体成形や、二色射出成形法、コアバック射出成形法、サンドイッチ射出成形法、インジェクションプレス成形法等の各種成形法を用いることができる。射出成形においては、樹脂温度、金型温度、成形圧力によって得られる熱可塑性樹脂成形体の表面抵抗値が変化するので、目的に応じて適切な条件を設定する必要がある。

[0054]

【実施例】

以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。

[0055]

なお、以下の実施例及び比較例において、成形には75 t o n 射出成形機を用い、図1 (斜視図)及び図2 (a) (平面図)、(b) (図2 (a) のB-B線

に沿う断面図)に示す形状及び寸法のトレイを成形した。図中、1はトレイ本体、2は位置決めリブ、3は位置決めボス、4は磁気ヘッドをそれぞれ示す。

[0056]

実施例及び比較例における各種の物性ないし特性の評価方法は次の通りである

[0057]

<表面抵抗値>

図2(a)の斜線を付した範囲の任意の5ヶ所で、2探針プローブで、プローブ先端:2mmø、プローブ中心間距離:20mmにて下記プローブ間印可電圧にて測定し、平均値を算出した。

表面抵抗値が10³Ω以上10⁹Ω未満の場合: 10V

表面抵抗値が10⁹Ω以上の場合

: 100V

ただし、表面抵抗値 $10^8\Omega$ 以上の測定には、プローブ先端を $5\,\mathrm{mm}\,\phi$ として、さらに厚み $2\,\mathrm{mm}\,\mathrm{t}$ 、直径 $5\,\mathrm{mm}\,\phi$ 、 $10\,\Omega\,\mathrm{c}\,\mathrm{m}$ 以下の導電性シリコンゴムをアセンブリして、サンプル表面との密着が安定するようにして測定した。

[0058]

また、測定機としては次のものを用いた。

表面抵抗値 10^2 Ω 以上、 10^4 Ω 未満の場合:アドバンテスト社製「高抵抗計R8340」

表面抵抗値10⁴Ω以上の場合

: ダイヤインスツルメント社製

「ハイレスタAP」

<パーティクル発生量>

純水500m1に図1,2の形状に形成したトレー(総表面積420.8cm²)1枚を浸漬し、超音波(40KHz、0.5W/cm²)を60秒間印加した。その後、抽出した純水を液中パーティクルカウンターにて吸引し、粉塵粒子径1μm以上の数量を測定した。なお、測定に際しては、前処理として、トレーを、純水により8分間超音波洗浄した後に、100℃のオーブン中にて30分乾燥を行った。作業は全てクリーンルーム内で行った。また、サンプル浸漬の際には全てガラス製容器を用いた。

[0059]

<クロルイオン溶出量>

純水480m1に図1,2の形状に成形したトレー(総表面積420.8cm²)2枚をポリプロピレン容器中で浸漬し、60℃のウォーターバス中で60分攪拌した。その後、イオンを抽出した純水中のクロルイオンをイオンクロマトグラフ法にて分析した。

[0060]

<不揮発性有機物溶出量>

他ガラス社製フロン系洗浄剤「アサヒクリンAK-225」500m1に、図1,2の形状のトレイサンプル(総表面積420、8c m^2)を浸漬し、超音波(40KHz、0、5W/c m^2)を60秒間印加した。抽出液をアルミパン上で100 $\mathbb C$ にて揮発させて、残留分の重量を測定した。

[0061]

実施例1~4、比較例1,2

表1に示す配合で、2軸混練押し出し機で溶融混練して、ポリカーボネート樹脂組成物のペレットを得た。なお、用いた材料の詳細は次の通りである。下記材料のうち、炭素フィブリルの配合混練は、予め15重量%の添加量で分散させた炭素フィブリルマスターバッチを使用して、所定の含有量となるように添加して行った。

[0062]

ポリカーボネート : 三菱エンプラ(株)「ノバレックス7022

ΑJ

ポリエーテルエステルアミド: 東レ社製「PAS-40丁」

導電性ウィスカ : 三菱金属(株)製酸化スズコートホウ酸アルミニウムウィスカ「パストラン5110」(繊維径0.8μm、アスペクト比35)

アセチレンブラック: 電気化学(株)製「デンカブラック」(DB

P吸油量 190cc/g)

炭素フィブリル : ハイペリオンカタリシスインターナショナル

社製「BNタイプ」 (繊維径 10 n m、アスペクト比 100以上)

炭 素 繊 維 : 東邦レーヨン社製 PAN系炭素繊維「ベスファイト C 6 - S R S」 (繊維径 7 μ m、エポキシ樹脂表面処理品)

このペレットを用いて図1,2に示す形状及び寸法のトレイを成形し、物性及び特性の評価を行い、結果を表1に示した。

[0063]

【表1】

	74		展	話室		光	較例
	16	-	62	က	4	-	
極語	ポリカーボネート	100	100	100	100	100	100
組成	炭素フィブリル	4. 5		L	3. 2		l
を問	ポリエーテルエステルアミド	_	25	l	10	 	
4 □ (導電性ウィスカ	1		25		1	ı
	クペーピスファック	J		I	1	20	ļ
郶)	放素 繊維	-	-	_		I	25
	表面抵抗値(Ω)	6×10 ⁷	2×10 ¹¹	7×10 ⁹	7 × 10 ⁸	9×10 ⁸	1×10 ⁴
評自	パーティクル発生量(pos/cm²)	340	190	4120	270	13160	5230
結果	クロルイオン溶出量(μg/cm²)	0.0010	-		ı	1	0, 0171
	不揮発性有機物溶出量(μg/cm²)	0. 45		1	1	l	0.72

[0064]

表1より、本発明の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体は、ヘッドの汚染 及びそれによる損傷の問題が殆どなく、また、表面抵抗値が中位に安定しており 、ヘッドへの電気的な損傷も少ないことがわかる。

[0065]

【発明の効果】

以上詳述した通り、本発明によれば、静電気放電や過度の接触電流の導通等による電気的損傷やパーティクルの脱落や、イオンコンタミネーションによる物理的化学的な汚染や損傷の問題のない磁気ディスクドライブ用のMRヘッドのキャリア等の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体が提供される。

【図面の簡単な説明】

【図1】

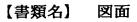
実施例及び比較例において製造した磁気ヘッドのトレイを示す斜視図である。

【図2】

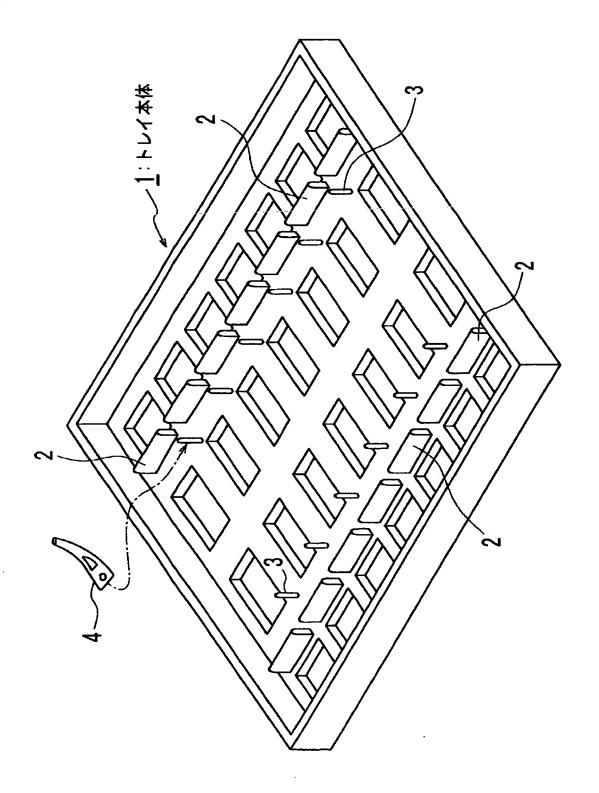
図2 (a) は図1に示すトレイの平面図、図2 (b) は図2 (a) のB-B線に沿う断面図である。

【符号の説明】

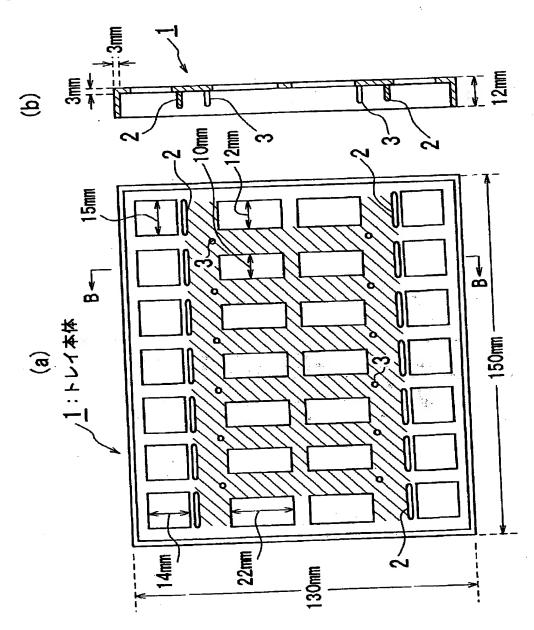
- 1 トレイ本体標
- 2 位置決めリブ
- 3 位置決めボス
- 4 磁気ヘッド



【図1】



【図2】





【要約】

【課題】 静電気放電や過度の接触電流の導通等による電気的損傷、パーティクルの脱落や、イオンコンタミネーションによる汚染等の物理的化学的な損傷の少ない磁気ヘッド用キャリア等の電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体を提供する。

【解決手段】 導電性熱可塑性樹脂組成物を成形してなる熱可塑性樹脂成形体であって、表面抵抗値が $10^3 \sim 10^{12} \Omega$ であり、純水500 m 1 中に、表面積 $100 \sim 1000 c m^2$ の成形体を浸漬し、40 K H z の超音波を 60ϑ 間印加したときに、表面から脱落する粒径 $1 \mu m$ 以上のパーティクルの数が $5000 p c s / c m^2$ 以下である電子部品取り扱い用熱可塑性樹脂成形体。

【選択図】 図1



識別番号

[000010098]

1. 変更年月日

1990年 8月27日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

氏 名

アルプス電気株式会社



識別番号

[393032125]

1. 変更年月日 1997年 4月17日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都港区芝五丁目31番19号

氏 名 油化電子株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000005968]

1. 変更年月日

1994年10月20日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

氏 名

三菱化学株式会社